

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 0171/94 L

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0171/94 (51) Int. Cl. 5: B 65 H 37/00
(22) Indleveringsdag:.... 10 feb 1994
(24) Løbedag:..... 10 feb 1994
(41) Alm. tilgængelig:.... 12 aug 1994
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 11 feb 1993 US 016340
(71) Ansøger: *FMC Corporation, 200 East Randolph Drive; Chicago; Illinois
60601-0000, US
(72) Opfinder: Peter J. *Hatchell, 4923 Placid Way; New Franken; Wisconsin
54229, US
Danford C. *Anderson, 1315 Wiesner Street; Green Bay;
Wisconsin 54304, US
Ronald L. *Lotto, 140 N. Washington; Bonduel; Wisconsin 54107,
DK
(74) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

-
- (54) Apparat og fremgangsmåde til detektering af perforeringer
(57) Sammendrag 171-94

Apparat til anvendelse i et anlæg til fremstilling af posser eller lignende af en kontinuerlig filmmaterialebane eller -plade, hvilket anlæg indbefatter en perforator til at udforme banen med rækker af tværgående perforeringer (24) med regelmæssige mellemrum. Apparatet omfatter en spredevalse (12) med et parti (20) med reduceret diameter mellem to partier (22) med forstørret diameter og en afbryder (28), der er beliggende nær partiet med reduceret diameter. Partierne (22) med forstørret diameter bevirker, at hver perforeringsrække trækkes bort til dannelse af et mellemrum (26), når banen (W) trækkes over spredevalsen (12). Afbryderen (28) er indrettet til at blive aktiveret hver gang et mellemrum (26) passerer tæt forbi afbryderen (28).

fortsættes

171-94

FIG. 1

